MICROCRE 研润光机

CH-1-S 薄膜测厚仪

产品资料摘要

型号 CH-1-S 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
量程	0-1mm 分度值：0.001mm
上测头曲率半径	15-50mm
测头对试样施加负荷我	0.1-0.5N
测量精度	100vm以内 < 1vm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CH-1-S.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。